

Válvula Mariposa Wafer Asiento EPDM Disco Hierro + Níquel

Guía Técnica



Cematic

Válvula Mariposa Wafer Asiento EPDM Disco Hierro + Níquel



PMH011	
Diseño	Hierro Fundido GG25
Buje	PTFE
Rango de Temperatura	-25°C—110°C
Presión de Trabajo	PN16 (230 psi)
Asiento	EPDM
Diseño entre Bridas	ANSI 150
Clase	150
Material	Hierro Fundido
Resistencia	Líquidos o Gases



No.	Parte	Cantidad	Material
1	Cuerpo	1	GG25
2	Disco	1	Níquel
3	Vástago	1	AISI 420
4	Asiento	1	EPDM
5	Cojinete	5	PTFE
6	O-Ring	2	EPDM
7	Perno	2	AISI 304

Certificaciones:

Fabricado por la Norma:
GBT/T19001-2016/ISO9001:2015

EN 13445-4:2014